

PAT-NO: JP360043480A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 60043480 A

TITLE: CRUCIBLE AS EVAPORATING SOURCE FOR VACUUM

DEPOSITION

PUBN-DATE: March 8, 1985

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

MASHITA, MASAO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY TOSHIBA CORP N/A

APPL-NO: JP58150194

APPL-DATE: August 19, 1983

INT-CL (IPC): C23C014/24

US-CL-CURRENT: <u>118/726</u>, 239/128

ABSTRACT:

PURPOSE: To prevent the roughening of the surface of a vacuum-deposited film

due to **spitting** by putting a **lid** so as to cover a material to be evaporated in a crucible and by providing gaps at the part of the **lid** contacting with the side wall of the crucible so as to pass vapor.

CONSTITUTION: A round <u>lid</u> 3 having gaps 4 is put in a crucible 2 as an evaporating source for vacuum deposition, and a material 1 to be evaporated is placed under the <u>lid</u> 3. Most of particles generated from the material 1 by

spitting during vacuum deposition are captured by the <u>lid</u> 3, so a homogeneous vacuum- deposited film is formed.

COPYRIGHT: (C)1985,JPO&Japio

8/14/06, EAST Version: 2.0.3.0

⑲ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

[®] 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60 - 43480

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和60年(1985)3月8日

C 23 C 14/24

7537-4K

審査請求 未請求 発明の数 1 (全2頁)

真空蒸着用蒸発源ルツボ

②特 願 昭58-150194

经出 顧 昭58(1983)8月19日

60条 明 者 真 下

正夫

川崎市幸区小向東芝町 1 東京芝浦電気株式会社総合研究

所内

⑪出 願 人 株 式 会 社 東 芝

川崎市幸区堀川町72番地

60代 理 人 弁理士 則近 憲佑 外1名

明 細・ 魯

1. 発明の名称 真空蒸着用蒸発源ルツボ

2. 特許請求の範囲

其空蒸消に用いられる蒸発源ルツボの内側に被蒸発材料を優りよりに蓋を置いた構造で、上配蓋のルツボ側壁に接する部分に蒸気が貫通できるよう。返復が隙間を設けたことを特徴とする真空蒸着用蒸発源ルツボ。

3. 発明の詳細な説明

(発明の以する技術分野)

本希明はスピッティングのない均質な蒸剤膜を 初るための真空蒸溶用蒸発器ルツポに関する。

(従来技術とその問題点)

第1 図に示すよりな従来の蒸発頭ルッポを用いて蒸発する場合、被蒸発材料の温度を雰囲気圧力に於ける赤点以上に上昇させると、表面の下方からも蒸発が生じて第2 図(a) のように蒸気によってでが表面の方へ上昇する。(b) はそれが表面まて達したところ、(c) は表面ではじけてその結果数粒子が発生したところ、(d) は数粒子が蒸板表面に達し

て腹面に粒による突起が生じたところをそれぞれ示す。この現象はスピッティングと呼ばれ、従来のルツボを用いる限り避けられない欠点であった。すなわち、従来のルツボを用いる限り、程度の登はあっても得られた蒸滑膜の袋面は一様な平滑面とはならず、粒状物が点々と付着した短面を炬げる。

(発明の目的)

との発明は上述した従来のルツボによる欠点を 改良したもので、スピッティングによる 蒸溶 膜 表面の 粗面化を防止することのできる 真空 蒸粉用 蒸発 顔 ルツボを提供することを 目的とする。

(発明の実施例)

以下、本発明を攻縮例の図面に基づいて説明する。

第3因で、従来のルッポ1の内側に隙間4を有する円形数3を置き、その下方に被蒸発物1が促かれる。蒸発原として使用する際は、被蒸発物1から発生したスピッティングによる粒は大半、登3により排えられる。一万、被蒸発物はその表面

特別昭60-43480(2)

張力によりルツボの内壁や盗を盗らす(5)。 その結果、 然発面は盗の外側および盗から上方のルツボ の内壁から構成される。

従って、本発明によるルツポ構造(第3図)に よれば、スピッティングが防止できる上に、蒸発 面積を扱うことがないので十分蒸滑速度を増すこ とができる。しかも構造が極めて簡単なため従来 のルツポに比して殆んと価格の上昇を伴なわない。

(発明の他の実施例)

なおルンが形状は第3図に示したよりなV字形に殴らず、第4図に示すよりにV字形でも全く同様に有効である。ただし、蓋の落下を防ぐための支え6が数点必要である。

4. 図面の簡単な説明

第1図は従来のルツがを示す図、第2図はスピッティング現象を説明するための図、第3図かよび第4図は本発明の実施例を説明するための図である。

1: 被蒸発物、2: ルッポ、3: 道、4: 隙間、5: 表面張力によって上昇した被蒸発物、6: 査の支え。

代理人 弁理士 則 近 懲 佑 (ほか1名)



